# СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

УДК 546.05+536.46

# СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОЙ ПОРОШКОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC ПРИ ГОРЕНИИ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ Si-C-NaN<sub>3</sub>-NH<sub>4</sub>F

© 2022 г. А. П. Амосов<sup>а,</sup> \*, Г. С. Белова<sup>а</sup>, Ю. В. Титова<sup>а</sup>, Д. А. Майдан<sup>а</sup>

<sup>а</sup>Самарский государственный технический университет, ул. Молодогвардейская, 244, Самара, 443100 Россия

\*e-mail: egundor@yandex.ru Поступила в редакцию 07.08.2021 г. После доработки 26.08.2021 г. Принята к публикации 31.08.2021 г.

Исследована возможность синтеза высокодисперсной порошковой нитридно-карбидной композиции Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>–SiC при сжигании смеси азида натрия (NaN<sub>3</sub>) с элементными порошками кремния (Si) и сажи (C) и активирующей добавкой фторида аммония (NH<sub>4</sub>F) в атмосфере азота. Определены параметры горения, химический и фазовый состав, морфология и размеры частиц синтезированных продуктов. Показано, что после водной промывки порошкообразный продукт горения состоит из нитрида кремния двух модификаций ( $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) с преимущественным содержанием  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, карбида кремния (G) в количестве от 1.6 до 41.8% и незначительного количества свободного кремния (Si). В большинстве случаев полученная нитридно-карбидная композиция Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>–SiC представляет собой смесь субмикронных (0.1–0.5 мкм) волокон и равноосных частиц, перспективную для спекания при меньших температурах соответствующих конструкционных композиционных керамических материалов с повышенными механическими свойствами.

*Ключевые слова:* азид натрия, фторид аммония, горение, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>–SiC **DOI:** 10.31857/S0044457X22020027

# введение

Нитрид кремния Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и карбид кремния SiC являются тугоплавкими соединениями, используемыми для изготовления соответствующих неоксидных керамических материалов как конструкционного (благодаря высоким температурам плавления, твердости, износостойкости, жаропрочности, химической стабильности), так и функционального назначения (благодаря электрическим и каталитическим свойствам) [1-5]. Диэлектрик Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> применяется в качестве изолятора в микроэлектронике, а также запоминающей среды в приборах флеш-памяти, а полупроводник SiC – в мощных высокотемпературных транзисторных устройствах и светодиодах, а также в электрических нагревателях. Карбид кремния применяется в качестве катализатора при окислении углеводородов, а нитрид кремния – в качестве носителя катализаторов. Однако эти керамические материалы заметно различаются по некоторым характеристикам. (Конкретные значения характеристик сильно зависят от методов получения керамик, используем усредненные значения характеристик, определенные в основном при комнатной температуре.) Например, керамика  $Si_3N_4$  не такая хрупкая, как SiC, она демонстрирует высокую вязкость разрушения (в среднем 5.3 МПа м<sup>1/2</sup>) и хорошую прочность при изгибе (на уровне 750 МПа), но характеризуется низкой стойкостью к окислению при высоких температурах (увеличение массы 1.2 мг/см<sup>3</sup> при 1573 К за 100 ч) [1, 4]. Керамика SiC, напротив, демонстрирует высокую стойкость к износу, ползучести и окислению при высоких температурах (увеличение массы  $0.02 \text{ мг/см}^3$  в тех же условиях), но низкие значения прочности при изгибе (450 МПа) и вязкости разрушения (2.8 МПа м<sup>1/2</sup>). Карбид кремния является важнейшей составной частью (20-65 об. %) ультравысокотемпературных керамических материалов для достижения их максимальной окислительной стойкости [6-9]. Результаты большого числа исследований показывают, что объединение нитрида и карбида кремния в композиционном материале Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC позволяет использовать достоинства каждой из этих однофазных керамик и получать композиционную керамику со значительно улучшенными свойствами, в первую очередь для высокотемпературного применения [4, 5, 10-15]. Введение всего 5 об. % SiC в матрицу Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> позволяет получить при искровом плазменном спекании композит с повышенной вязкостью разрушения 6.5 МПа м<sup>1/2</sup> [15]. Изготовленный горячим изостатическим прессованием композит Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-20 об. % SiC имеет вязкость разрушения 9.5 МПа м<sup>1/2</sup> при температуре 1673 К по сравнению с 5.3 МПа м<sup>1/2</sup> у однофазной керамики Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и рассматривается в качестве перспективного материала для газотурбинных двигателей [13]. Этот вывод подтверждается и результатами более поздних исследований, согласно которым горячепрессованные нанокомпозиты Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-(20-30 об. %) SiC имеют прочность при изгибе до 1500 МПа вместо 850 МПа для обычной керамики Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и сохраняют высокую прочность до 1673 К вместо 1473 К для керамики Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [5]. Увеличение содержания SiC до 40 мас. % в горячепрессованном композите Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC приводит к увеличению вязкости разрушения до уровня 10.5-12.5 МПа м<sup>1/2</sup> [10]. Композиционная керамика Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC имеет большой потенциал для своего дальнейшего развития и применения за счет совершенствования состава, структуры и свойств, разработки новых методов получения и снижения стоимости производства [16, 17].

Известно, что чем больше содержание модификации α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в исходном порошке нитрида кремния, тем выше прочностные свойства керамики Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> благодаря  $\alpha \rightarrow \beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> переходу при спекании материалов, однако не при всех методах получения порошка нитрида кремния удается достичь большого содержания его α-модификации [1]. Весьма существенно могут изменяться все свойства композиционной керамики, в том числе и механические, при повышении дисперсности компонентов композита, при переходе от частиц микронных размеров к высокодисперсным субмикронным (0.1–1 мкм) и наноразмерным (<0.1 мкм = 100 нм), поэтому в настоящее время особое внимание уделяется разработке наноструктурных керамических композитов [5, 12, 16, 17]. Большинство керамических композитов получают методом порошковой технологии, включающей механическое смешивание и измельчение полученных заранее керамических порошков компонентов с последующим компактированием различными методами, например, горячим прессованием. Однако высокодисперсные порошки, особенно нанопорошки, склонны к образованию агломератов при их получении, что препятствует однородному смешиванию порошков различных компонентов и вынуждает заниматься решением задачи дезагломерации нанопорошков [18]. Поэтому в случае высокодисперсных порошков предпочтительны не механические методы смешивания, а химические методы прямого синтеза керамических порошков из смеси исходных реагентов [5, 16]. Субмикронные и нанопорошковые композиции Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC можно синтезировать разными химическими методами, включая покрытие частиц Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> высокодисперсным углеродом в результате пиролиза метана [19], пиролиз органического кремнийсодержащего прекурсора [20], карботермическое восстановление диоксида кремния в присутствии газообразного азота [21], газофазные реакции [22], плазмохимический синтез [23]. Перечисленные химические методы характеризуются большим энергопотреблением из-за необходимости нагрева до высоких температур и использования длительных выдержек, применения дорогостоящего оборудования. Несомненный интерес для получения композиции Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC представляет применение метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). известного также как синтез горения (combustion synthesis), который характеризуется малым энергопотреблением, технологичностью, возможностью получать различные керамические порошки, в том числе нанопорошки, из недорогих исходных компонентов [24-26].

Цель настоящей работы — изучение возможности применения метода CBC с использованием азида натрия  $NaN_3$  в качестве азотирующего реагента и активирующей добавки галоидной соли  $NH_4F$  для получения высокодисперсной композиции порошков  $Si_3N_4$ —SiC с различным соотношением фаз.

### АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Первые исследования по применению горения для синтеза порошковых композиций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC основаны на сжигании смесей порошков кремния и технического углерода (сажи) в газообразном азоте при давлении от 1 до 10 МПа [27–29]. Использование газообразного азота в качестве азотирующего реагента приводило сначала к синтезу нитрида кремния с большим тепловыделением, сопровождаемым частичным разложением Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и последующим синтезом карбида кремния. Смесь порошков Si + C сжигали как в чистом виде, так и с применением порошковых добавок Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> или фторопласта  $(C_2F_4)_n$ , что позволяло получить композиции Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC с различным соотношением нитрида и карбида кремния микронного размера с малой долей α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, иногда с небольшими примесями непрореагировавшего кремния.

Заметно увеличить долю  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и уменьшить размер частиц композиции Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>–SiC позволило применение метода азидного CBC, основанного на использовании порошка азида натрия NaN<sub>3</sub> (вместо газообразного азота) в качестве азотирующего реагента и активирующих добавок газифицирующихся галоидных солей [24, 30–33]. Реакция получения Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>–SiC выглядит следующим образом:

$$14Si + 6NaN_{3} + (NH_{4})_{2}SiF_{6} + yC =$$
  
= ((15 - y)/3)Si\_{3}N\_{4} + ySiC + 6NaF + (1)  
+ (2y/3)N\_{2} + 4H\_{2},

где содержание технического углерода составляло 5 или 15 молей [32]. Температура горения реагентов системы (1) достигала 1850°С при y = 5 и 1650°С при y = 15. В случае y = 5 остывший продукт горения состоял из β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, NaF и Si, а в случае y = 15 в состав продуктов горения входили α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, SiC, NaF и Si. Рентгенофазовый анализ показал, что при y = 5 содержание β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> преобладает над содержанием α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, карбид кремния не обнаружен. При y = 15, наоборот, присутствует карбид кремния, а β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> не обнаружен. В промытом продукте горения оставалось заметное количество непрореагировавшего кремния. Карбид кремния представляет собой равноосные частицы со средним размером  $d_{0.5} = 100$  нм, нитрид кремния — волокна диаметром 100–200 нм.

Применение другой добавки (галоидной соли NH<sub>4</sub>F) в значительно большем количестве приводит к получению методом азидного CBC наночастиц кубического нитрида тантала по реакции:

$$K_{2}TaF_{7} + (5+k)NaN_{3} + kNH_{4}F =$$
  
= TaN + (5+k)NaF + 2KF + (7 + 2k)N\_{2} + 2kH\_{2}, (2)

где целые числа k от 0 до 5 — число молей галоидной соли NH<sub>4</sub>F [34, 35]. При содержании 4 и 5 молей NH<sub>4</sub>F и давлении азота 2 МПа в режиме горения с температурами от 850 до 950°С синтезирован чистый кубический TaN с d = 5-10 нм. Роль галоидной соли NH<sub>4</sub>F объяснена уменьшением температуры горения и образованием активных газообразных продуктов разложения. На основе эффективного использования активирующей добавки NH<sub>4</sub>F сделано заключение, что развитый подход может быть основой простого и экономного метода для промышленного производства нанопорошка кубического нитрида тантала [34].

#### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для синтеза целевых композиций  $Si_3N_4$ —SiC с мольным соотношением фаз от 1 : 4 до 4 : 1 использовали следующие уравнения химических реакций:

$$4Si + C + NaN_3 + NH_4F =$$
  
= Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> + SiC + NaF + 2H<sub>2</sub>, (3)

$$5\mathrm{Si} + 2\mathrm{C} + \mathrm{NaN}_3 + \mathrm{NH}_4\mathrm{F} = \tag{4}$$

$$= Si_3N_4 + 2SiC + NaF + 2H_2,$$
(4)

$$(5)$$
  
= Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> + 4SiC + NaF + 2H<sub>2</sub>,

ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ том 67 № 2 2022

$$7Si + C + 2NaN_3 + 2NH_4F =$$
  
= 2Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> + SiC + 2NaF + 2H<sub>2</sub>, (6)

141

$$13Si + C + 4NaN_3 + 4NH_4F =$$
  
= 4Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> + SiC + 4NaF + 2H<sub>2</sub>. (7)

В данных уравнениях состав продуктов реакций выражен в молях, при переходе к мас. % получаются следующие соотношения для теоретического состава целевых композиций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>–SiC при условии удаления водорастворимой побочной соли NaF из продуктов реакций:

(3):  $Si_3N_4 + SiC = 77.8\% Si_3N_4 + 22.2\% SiC$ , (4):  $Si_3N_4 + 2SiC = 63.6\% Si_3N_4 + 36.4\% SiC$ , (5):  $Si_3N_4 + 4SiC = 46.7\% Si_3N_4 + 53.3\% SiC$ , (6):  $2Si_3N_4 + SiC = 87.5\% Si_3N_4 + 12.5\% SiC$ , (7):  $4Si_3N_4 + SiC = 93.3\% Si_3N_4 + 6.7\% SiC$ .

Для экспериментального исследования в качестве исхолного сырья использовали (злесь и лалее указаны мас. %) порошок кремния марки "Кр0" (содержание основного вещества  $\geq 98.8\%$ ,  $d_{0.5} =$ = 5 мкм), порошок фторида аммония классификации "ч." (≥99.1%, 20 мкм), порошок азида натрия классификации "ч." (≥98.71%, 100 мкм), технический углерод марки "П701" (≥88.0%, 70 нм в виде агломератов до 1 мкм). Смесь высушенных исходных порошков, взятых в заданном соотношении, перемешивали вручную в фарфоровой ступке в течение 5-10 мин до визуально равномерного распределения компонентов. Подготовленную смесь порошков (шихту) засыпали в кальковый стаканчик диаметром 30 мм и высотой 45 мм, помещали в фильтрующую сборку из углеткани и вставляли две вольфрам-рениевые термопары. Насыпная относительная плотность порошковых смесей составляла в среднем 40% от максимально возможной плотности беспористых смесей заданных составов. Собранную конструкцию устанавливали на предметную полочку лабораторного реактора СВС-Аз постоянного давления с рабочим объемом 4.5 л [26]. В реакторе созлавалось лавление газообразного азота 4 МПа и электрической вольфрамовой спиралью накаливания инициировалось горение.

После синтеза образец извлекали из реактора и разрушали вручную до сыпучего порошкообразного состояния в фарфоровой ступке. Затем порошкообразный продукт горения промывали дистиллированной водой от остатка побочного продукта — фторида натрия до кислотно-щелочного баланса промывной воды pH 8.

Исследовали элементный и фазовый состав, микроструктуру и размер частиц продуктов горения. Фазовый состав синтезированных продуктов определяли на порошковом рентгеновском ди-

Состав шихтовых композиций в соответствии с реакциями (3)–(7)	$t_{\Gamma}$ , °C	$U_{ m r}$ , см/с	<i>р</i> <sub>м</sub> , МПа	<i>т</i> <sub>шихты</sub> , г	М <sub>т</sub> , г	<i>М</i> <sub>пр</sub> , г
$4Si + C + NaN_3 + NH_4F$	1955	0.80	4.69	23.21	22.80	21.87
$5Si + 2C + NaN_3 + NH_4F$	1910	0.79	4.58	23.98	23.63	22.96
$7Si + 4C + NaN_3 + NH_4F$	1902	0.76	4.53	25.08	24.79	23.18
$7Si + C + 2NaN_3 + 2NH_4F$	2098	0.83	4.81	22.73	22.29	21.34
$13\mathrm{Si} + \mathrm{C} + 4\mathrm{NaN}_3 + 4\mathrm{NH}_4\mathrm{F}$	2225	0.85	5.03	22.46	22.01	20.13

Таблица 1. Параметры горения шихтовых композиций для синтеза Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC

Таблица 2. Состав продуктов горения шихтовых композиций, мас. %

Шихтовые композиции в соответствии с реакциями (3)–(7)	$\alpha$ -Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	$\beta$ -Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	$\alpha\text{-}Si_3N_4+\beta\text{-}Si_3N_4$	β-SiC	Si <sub>cb</sub>
$\overline{4\text{Si} + \text{C} + \text{NaN}_3 + \text{NH}_4\text{F}(3)}$	70.2	19.4	89.6	9.7	0.7
$5Si + 2C + NaN_3 + NH_4F(4)$	50.9	19.5	70.4	23.9	5.7
$7Si + 4C + NaN_3 + NH_4F(5)$	38.2	17.6	55.8	41.8	2.4
$7Si + C + 2NaN_3 + 2NH_4F$ (6)	68.4	27.4	95.8	3.6	0.6
$13Si + C + 4NaN_3 + 4NH_4F(7)$	69.3	28.1	97.4	1.6	1.0

фрактометре ARL E'trA-138, оснащенном рентгеновской трубкой с медным анодом максимальной мощностью 2200 Вт. Сканирование проводили в диапазоне углов 20 20°–80° со скоростью 2 град/мин. Расшифровку дифрактограмм и количественную оценку фазового состава выполняли методом Ритвельда в программе PDXL 1.8 с использованием баз кристаллографических данных PDF-2009 и COD-2019. Исследование морфологии и размера частиц синтезированных композиций проводили по изображениям микроструктуры продуктов горения на растровом электронном микроскопе JSM-6390A фирмы Jeol.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты экспериментального определения параметров горения: максимальной температуры  $t_r$ , скорости  $U_r$ , максимального давления  $p_M$ , теоретического ( $M_r$ ) и практического ( $M_{np}$ ) выхода конденсированных продуктов горения шихтовых композиций для синтеза керамических нитридно-карбидных композиций Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>—SiC представлены в табл. 1.

Из анализа приведенных в табл. 1 данных следует, что увеличение количества кремния в шихте при одинаковом количестве углерода, т.е. увеличение доли нитрида кремния в продукте, приводит к увеличению температуры и скорости горения, а увеличение доли карбида кремния в продукте при увеличении количества углерода в шихте приводит к снижению температуры и скорости горения. Видно, что практический выход продукта достаточно близок к теоретическому, разница составляет от 2.8 до 8.5%, и она тем больше, чем больше содержание соли  $\rm NH_4F$  в шихте.

На рис. 1 и в табл. 2 представлены рентгеновские дифрактограммы и результаты количественного рентгенофазового анализа состава продуктов горения исходных смесей порошков (шихт) согласно реакциям (3)–(7) после водной промывки и удаления NaF.

Промытые продукты горения всех исследованных шихтовых композиций состоят из четырех фаз: нитрида кремния двух модификаций ( $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>), карбида кремния ( $\beta$ -SiC), а также примеси свободного кремния (Si<sub>cB</sub>). Отметим, что наличие небольших примесей непрореагировавшего кремния характерно и для других случаев применения процесса горения для получения композиции порошков Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>–SiC [27–29]. Другие отличия экспериментально определенного состава продуктов горения от рассчитанного теоретического состава (3)–(7) обсуждаются ниже вместе с микроструктурой продуктов горения.

Экспериментальный состав продуктов горения реакции (3) (89.6%  $Si_3N_4 + 9.7\%$  SiC + 0.7%  $Si_{c_B}$ ) отличается от теоретического состава (3) (77.8%  $Si_3N_4 + 22.2\%$  SiC) значительно большим содержанием нитрида кремния, почти в два раза меньшим содержанием карбида кремния и нали-



**Рис. 1.** Рентгеновские дифрактограммы продуктов горения шихтовых композиций в соответствии с реакциями (3)–(7):  $I - 4Si + C + NaN_3 + NH_4F$  (3);  $2 - 5Si + 2C + NaN_3 + NH_4F$  (4);  $3 - 7Si + 4C + NaN_3 + NH_4F$  (5);  $4 - 7Si + C + 2NaN_3 + 2NH_4F$  (6);  $5 - 13Si + C + 4NaN_3 + 4NH_4F$  (7).

чием небольшой примеси Si<sub>св</sub>. При этом нитрид кремния состоит в основном из модификации  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, содержание которой в четыре раза превышает содержание  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. На показанной на рис. 2 микроструктуре продуктов горения видны типичные для  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> волокна диаметром 150–500 нм и длиной до 5 мкм, а также частицы равноосной формы карбида кремния, находящиеся в виде как отдельных частиц, так и агломератов.

Таким образом, при горении смеси исходных порошков реакции (3) удается получить композицию субмикронных порошков, близкую к составу  $Si_3N_4-10\%$  SiC, с преимущественным содержанием  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и небольшим содержанием примеси свободного кремния (0.7%).

В случае реакции (4) при увеличении в шихте содержания кремния от 4 до 5 молей и углерода от 1 до 2 молей по сравнению с шихтой реакции (3) в продуктах горения шихты реакции (4) (табл. 2) наблюдается уменьшенное содержание  $\alpha$ -модификации нитрида кремния при увеличенном содержании фаз карбида кремния и свободного кремния:  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> – 50.9%,  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> – 19.5%, SiC – 23.9%, Si<sub>CB</sub> – 5.7%. Здесь содержание волокон  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> должно составлять ~50% от объема смеси порошков, но на рис. 2 видно значительно меньшее содержание единичных волокон диаметром 100–250 нм при преимущественном содержании частиц равноосной формы размером 100–500 нм в виде отдельных частиц и агломератов, что свидетельствует об образовании значительной части  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (наряду с  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и Si<sub>св</sub>) в виде частиц равноосной формы при повышенном содержании углерода в шихте. (Заключение о влиянии именно повышенного содержания углерода, а не кремния объясняется тем, что содержание кремния в шихте реакции (4) увеличилось всего на 25% по сравнению с шихтой реакции (3), а содержание углерода – на 100%, а также тем, что при том же содержании углерода (1 моль), но повышенном содержании кремния (6) и 13 молей в шихте реакции (7)  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> образуется преимущественно в виде волокон.)

В целом состав синтезированной ультрадисперсной порошковой композиции 70.4%  $Si_3N_4$  + + 23.9% SiC + 5.7%  $Si_{cB}$  отличается от теоретического состава (4) 63.6%  $Si_3N_4$  + 36.4% SiC меньшей разницей в содержании нитрида и карбида кремния, но значительно большим содержанием примеси  $Si_{cB}$ , чем в случае реакции (3).

Представленные в табл. 2 результаты РФА продуктов горения шихты реакции (5) 7Si + 4C + + NaN<sub>3</sub> + NH<sub>4</sub>F показывают, что при увеличении содержания углерода в четыре раза и кремния в два раза по сравнению с шихтой реакции (3) продукты горения шихты (5) содержат значительно меньше нитрида кремния и больше карбида кремния:  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> - 38.2%,  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> - 17.6%, SiC -41.8%, Si<sub>св</sub> - 2.4%. Такой состав композиции отличается от теоретического состава (5) 46.7% реакция (3)  $4Si + C + NaN_3 + NH_4F$  (б)





реакция (4)  $5Si + 2C + NaN_3 + NH_4F$ 





реакция (5) 7Si + 4C + NaN<sub>3</sub> + NH<sub>4</sub>F





реакция (6) 7Si + C + 2NaN<sub>3</sub> + 2NH<sub>4</sub>F





реакция (7) 13Si + C + 4NaN<sub>3</sub> + 4NH<sub>4</sub>F





Рис. 2. Микроструктура продуктов горения шихты реакций (3)–(7) при увеличении ×10000 (а) и ×20000 (б).

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> + 53.3% SiC также по  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и SiC при сохранении содержания  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Из сравнения микроструктур видно, что продукты горения также состоят преимущественно из частиц равноосной формы, но сильно отличаются по размеру. В случае реакции (5) с большим содержанием кремния и углерода в шихте они представляют собой смесь нитрида и карбида кремния в виде субмикронных частиц размером 150–500 нм и намного более крупных частиц размером до 2 мкм.

Из табл. 2 следует, что в результате горения шихты реакции (6), содержащей в два раза больше кремния по сравнению с шихтой реакции (3) при том же содержании углерода, образуется примерно столько же  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> и почти на 20% больше β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, почти в три раза меньше карбида кремния и практически столько же примеси свободного кремния:  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> – 68.4%,  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> – 27.4%, SiC – 3.6%, Si<sub>св</sub> – 0.6%. Состав синтезированной композиции отличается от теоретического состава (6) 87.5%  $Si_3N_4$  + 12.5% SiC заметно большим содержанием нитрида кремния и значительно меньшим (почти в четыре раза) содержанием карбида кремния. Согласно рис. 2, образуются преимущественно характерные для α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> волокна диаметром 100-250 нм при длине до 3 мкм и равноосные частицы размером 100-500 нм в виде отдельных частиц и агломератов.

В случае шихты реакции (7) с намного большим содержанием кремния, азида натрия и фторида аммония по сравнению с шихтой (3) при том же содержании углерода получен следующий состав синтезированной композиции (табл. 2): α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> - 69.3%, β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> - 28.1%, SiC -1.6%, Si<sub>св</sub> – 1.0%, отличающийся от состава композиции по реакции (6) только еще меньшим содержанием карбида кремния, которое в четыре раза меньше теоретического (7): 93.3%  $Si_3N_4$  + + 6.7% SiC. Согласно рис. 2, как и в предыдущем случае, продукты горения представляют собой преимущественно волокна диаметром 100-250 нм при длине до 3 мкм и равноосные частицы размером 100-500 нм в виде отдельных частиц и агломератов.

#### ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При реализации процесса азидного CBC для получения высокодисперсной композиции порошков  $Si_3N_4$ —SiC экспериментальный состав композиции заметно отличается от расчетного теоретического состава прежде всего по значительно меньшему содержанию карбида кремния. На рис. 3 показана зависимость найденного в эксперименте содержания карбида кремния SiC<sub>э</sub> от теоретического содержания SiC<sub>т</sub>, построенная по результатам табл. 2 и уравнений (3)–(7).



145

**Рис. 3.** Зависимость экспериментального содержания  ${\rm SiC}_9$  от теоретического  ${\rm SiC}_{\rm T}$  (1) в композиции порошков  ${\rm Si}_3{\rm N}_4$ -SiC и ее полиномиальная аппроксимация (2), в которой  $y = {\rm SiC}_9$ ,  $x = {\rm Si}_{\rm T}$ ,  $R^2$  – величина достоверности аппроксимации.

Такое отличие экспериментальных и теоретических результатов можно объяснить особенностями образования карбида кремния при получении композиции порошков Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC путем сжигания смеси порошков кремния и углерода в атмосфере азота [27-29]. Реакция синтеза карбида кремния из элементных порошков: Si + C = = SiC обладает небольшим тепловым эффектом (73 кДж/моль) и не может обеспечить самораспространяющийся режим горения, в то время как реакция синтеза нитрида кремния из порошка кремния в газообразном азоте:  $3Si + 2N_2 = Si_3N_4$ является сильно экзотермической с тепловым эффектом 756 кДж/моль и может протекать в режиме горения. Поэтому при инициировании горения смеси порошков кремния и углерода сначала происходит синтез нитрида кремния с подъемом температуры до высоких значений. превышающих 2273 К, при которых синтезированный Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> диссоциирует, а затем возникающий кремний реагирует с углеродом, образуя SiC, более стабильный при высоких температурах. Образование SiC идет до полного расходования углерода, а оставшийся неизрасходованным кремний превращается в Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. В случае сжигания шихтовых композиций реакций (3)–(7) нитрида кремния образуется больше, а карбида кремния меньше, чем должно быть по уравнениям реакций (3)–(7), но свободный углерод не обнаруживается в продуктах горения. Причина может заключаться в том, что часть очень мелких легких частиц технического углерода (сажи) удаляется (выдувается) из горящего высокопористого шихтового образца выделяющимися при горении газами и не участвует в превращении Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> в SiC. В результате в продуктах горения нитрида кремния остается больше, а карбида кремния меньше, чем должно быть по уравнениям реакций (3)–(7). Чем меньше содержание углерода в шихте по сравнению с содержанием кремния в этих уравнениях, тем выше температура горения и больше газовыделение, тем больше относительные потери углерода за счет выноса газами и тем сильнее  $SiC_3$  отличается от  $SiC_T$ . Необходимо отметить, что приведенная выше аппроксимационная зависимость  $SiC_3$  ( $SiC_T$ ) позволяет прогнозировать действительный состав синтезируемой композиции порошков  $Si_3N_4$ –SiC при использовании уравнений реакций типа (3)–(7) в рассмотренных условиях эксперимента. Для приближения к расчетному составу синтезируемой композиции  $Si_3N_4$ –SiC необходимо провести дальнейшие исследования с возможными технологическими изменениями: использовать избыток порошка углерода, изменять такие параметры, как давление газообразного азота в реакторе, плотность и объем шихтового образца и др.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подтверждена эффективность использования активирующей добавки галоидной соли NH<sub>4</sub>F для получения методом азидного СВС высокодисперсной композиции порошков Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC с различным соотношением фаз в широком диапазоне содержания карбида кремния (от 1.6 до 41.8%). Синтезированные композиции отличаются большим содержанием  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (в 2.17–3.61 раза больше, чем β-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>). При высоком содержании углерода в шихте, приводящем к синтезу 23.9 и 41.8% карбида кремния в композиции,  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> образуется преимущественно в виде частиц равноосной, а не волокнистой формы. Содержание примеси свободного кремния не превышает 1.0% для композиций с содержанием SiC до 10%, но достигает 2.4-5.7% при содержании SiC 23.9 и 41.8%, что, очевидно, связано с большим содержанием кремния в исходной шихте и не полностью прошедшей реакцией образования SiC. При содержании SiC от 1.6 до 23.9% композиции Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC являются субмикронными и состоят из волокон диаметром 100-500 нм и длиной до 5 мкм, а также равноосных частиц размером 100-500 нм в виде отдельных частиц и их агломератов. При содержании 41.8% SiC композиция Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC представляет собой смесь субмикронных частиц размером 150-500 нм с намного более крупными частицами размером до 2 мкм. Полученные композиционные порошки Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC отличаются от синтезированных ранее с применением процесса горения как более высокой дисперсностью, так и большим содержанием α-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, в связи с чем перспективны для использования при изготовлении композиционных керамических материалов с повышенными свойствами при меньших температурах спекания. Но для этого необходима доработка процесса азидного СВС композиции высокодисперсных порошков Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiC в отношении технологических изменений для приближения к расчетному составу композиции и уменьшения в ней содержания свободного кремния.

#### ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90158.

## КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Косолапова Т.Я., Андреева Т.В., Бартницкая Т.Б. и др. Неметаллические тугоплавкие соединения. М.: Металлургия, 1985. 224 с.
- 2. Андриевский Р.А., Спивак И.И. Нитрид кремния и материалы на его основе. М.: Металлургия, 1984. 136 с.
- 3. Агеев О.А., Беляев А.Е., Болтовец Н.С. и др. Карбид кремния: технология, свойства, применение. Харьков: ИСМА, 2010. 532 с.
- 4. *Бобович Б.Б.* Неметаллические конструкционные материалы. М.: МГИУ, 2009. 384 с.
- 5. *Basu B., Balani K.* Advanced structural ceramics. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2011. 502 p.
- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Nikolaev V.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 11. Р. 1456. [Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Николаев В.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 11. С. 1229.] https://doi.org/10.1134/S0036023619110202
- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. № 14. P. 1697. https://doi.org/10.1134/S0036023619140079
- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Gordeev A.N. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. № 4. Р. 606. [Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Гордеев А.Н. и др. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 4. С. 564.] https://doi.org/10.1134/S0036023620040191
- Shapkin N.P., Papynov E.K., Shichalin O.O. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. № 5. Р. 629. [Шапкин Н.П., Папынов Е.К., Шичалин О.О. и др. // Журн. неорган. химии. 2021. Т. 66. № 5. С. 575.] https://doi.org/10.1134/S0036023621050168
- Пилиповский Ю.Л., Грудина Т.В., Сапожникова А.Б. и др. Композиционные материалы в машиностроении. Киев: Техника, 1990. 141 с.
- 11. *Niihara K., Izaki K., Kawakami T. //* J. Mater. Sci. Lett. 1990. V. 10. P. 112.
- Niihara K. // J. Ceram. Soc. Jpn. 1991. V. 99. P. 974. https://doi.org/10.2109/jcersj.99.974
- Pezzotti G. // J. Am. Ceram. Soc. 1993. V. 76. P. 1313. https://doi.org/10.1002/chin.199330007
- 14. Koh Y.-H., Kim H.-W., Kim H.-E. // Scrp. Mater. 2001. V. 44. P. 2069. https://doi.org/10.1016/S1359-6462(01)00885-5

ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ том 67 № 2 2022

- Khajelakzay M., Bakhshi S.R. // Ceram. Int. 2017. V. 43. P. 6815. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.02.099
- 16. *Palmero P.* // Nanomaterials. 2015. V. 5. P. 656. https://doi.org/10.3390/nano5020656
- Montanaro L., Palmero P. // Ceramics. 2019. V. 2. P. 296. https://doi.org/10.3390/ceramics2020024
- Kozerozhets I.V., Panasyuk G.P., Semenov E.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. № 12. Р. 1943. [Козерожец И.В., Панасюк Г.П., Семенов Е.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 12. С. 1705.] https://doi.org/10.1134/S0036023620120086
- Yanai T., Ishizaki K. // J. Ceram. Soc. Jpn. 1993. V. 101. P. 764.
  - https://doi.org/10.2109/jcersj.101.764
- Riedel R., Seher M., Becker G. // J. Eur. Ceram. Soc. 1989. V. 5. P. 113. https://doi.org/10.1016/0955-2219(89)90018-6
- 21. *Suri J., Shaw L., Zawrah M.F.* // Int. J. Appl. Ceram. Tech. 2012. V. 9. P. 291.
- https://doi.org/10.1111/j.1744-7402.2011.00710.x
- Hojo J., Meada H., Kato A. // Yogyo-Kyokai-Shi. 1987. V. 95. P. 45.
- 23. Lee H.J., Eguchi K., Yoshida T. J. Am. Ceram. Soc. 1990. V. 73. P. 3356.
- 24. Amosov A.P., Borovinskaya I.P., Merzhanov A.G., Sytchev A.E. // Int. J. Self-prop. High-temp. Synth. 2005. V. 14. № 3. Р. 165. [Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г., Сычев А.Е. // Изв. вузов. Цвет. металлургия. 2006. Т. 14. № 5. С. 9.]
- Rogachev A.S., Mukasyan A.S. Combustion for material synthesis. N.Y.: CRC Press, 2014. 422 р. [Рогачев А.С., Мукасьян А.С. Горение для синтеза материалов. М.: Физматлит, 2012. 400 с.]

- Levashov E.A., Mukasyan A.S., Rogachev A.S., Shtansky D.V. // Int. Mater. Rev. 2016. https://doi.org/10.1080/09506608.2016.1243291
- 27. Zeng J., Miyamoto Y., Yamada O. // J. Am. Ceram. Soc. 1989. V. 74. P. 2197.
- 28. *Kata D., Lis J., Pampuch R., Stobierski L.* // Int. J. Selfprop. High-temp. Synth. 1998. V. 7. № 4. P. 475.
- Khachatryan G.L., Arutyunyan A.B., Kharatyan S.L. // Comb. Expl. Shock Waves. 2006. V. 42. № 5. Р. 543. [Хачатрян Г.Л., Арутюнян А.Б., Харатян С.Л. // Физика горения и взрыва. 2006. Т. 42. № 5. С. 56.]
- 30. Амосов А.П., Бичуров Г.В. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков нитридов М.: Машиностроение-1, 2007. 526 с.
- Бичуров Г.В., Шиганова Л.А., Титова Ю.В. Азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков нитридных композиций М.: Машиностроение, 2012. 519 с.
- 32. *Titova Y.V., Amosov A.P., Ermoshkin A.A. et al.* // Russ. J. Non-Ferr. Met. 2014. V. 55. № 6. Р. 620. [*Титова Ю.В., Амосов А.П., Ермошкин А.А. и др.* // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2013. Т. 55. № 3. С. 45.]
- 33. *Bichurov G.V.* // Nitride Ceramics: Combustion synthesis, properties, and applications / Eds. Gromov A.A., Chukhlomina L.N. Weinheim: Wiley-VCH, 2015. P. 229.
- Lee Y.-J., Kim D.-Y., Lee K.-H. et al. // Nanoscale Res. Lett. 2013. V. 8. P. 126. https://doi.org/10.1186/1556-276X-8-126
- 35. *Nersisyan H.H., Lee J.H., Ding J.-R. et al.* // Prog. Energy Combust. Sci. 2017. V. 63. P. 79. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2017.07.002 0360-1285